## Abstract of the Disclosure

欠陥検査装置であって、設定された合焦制御パラメータに従って 観察体内の所定部位に焦点を合わせるように合焦制御を行わせ、前 3 記所定部位のパターン画像を取得するパターン画像取得部と、前記 パターン画像が保存されるパターン画像保存部と、前記観察体内の 基準部位のパターン画像と前記観察体内の検査対象部位のパターン 画像とを比較して、前記検査対象部位の異常の有無を検出する検出 部と、を備え、前記検査対象部位のパターン画像を取得するときに 設定される前記合焦制御パラメータは、前記基準部位のパターン画 像を取得したときに得られた標本情報に基づいて決定される。